

NUBIC知的財産情報開示

開示日：2002年12月06日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2002000041

表題	透光性セラミックスの製造方法			
技術分野	電気・電子	無機材料		
適応製品	光シャッター、光ディスプレイ、フィルター、光メモリー、光アクチュエーター (光センサー)			
目的	高品位で、高透過率をもち、更に、安価な透光性セラミックスの製法を提供する。			
技術概要	本発明は、易焼結性粉末を化学的に調整し、プロセス全体を低温化して、安価で高品位な透光性セラミックスの製法を可能にしたものである。更に、本発明は、従来のバッチ式から、連続方式での製法も可能にした。 本発明は、発展の著しい光通信分野で応用可能な技術に関するもので、光シャッター、光ディスプレイ、フィルター、光メモリー、透明スピーカー、光プリンター、光アクチュエーター (光センサー) などへの適用が考えられる。			

整理番号 10393 担当者 齋藤 光史

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時			
(ふりがな) 氏名			
会社名			
所属		役職	
電話番号		FAX番号	
E-mail			
連絡事項			

【申込み・問い合わせ先】

日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4- 8- 24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail :nubic@adm.nihon-u.ac.jp

